

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第174回委員会議事録

1. 日 時： 平成21年12月11日（金）13：00～13：10

2. 場 所： 東京 弘済会館 （東京都千代田区麴町5-1）

3. 出席者：48名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：饒 義則（住友化学），小西信彰（代理：石橋昌宏，横河電機），篠原和太郎（東芝），鈴木 剛（東洋エンジニアリング），高田晴夫（代理：長谷川博，三菱化学エンジニアリング），山田 明（三井化学），柘植義文（九州大学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），山下善之（東京農工大学），加納 学（京都大学），伊藤利昭，梅田富雄（青山学院大学），菊池康紀（東京大学），木村直樹（九州大学），栗本英和（名古屋大学），黒岡武俊（富山大学），島田行恭（労働安全衛生総合研究所），関 宏也（東京工業大学），武田和宏（静岡大学），殿村 修（京都大学），中岩 勝（産業技術総合研究所），濱口孝司（名古屋工業大学），船津公人（東京大学），矢嶋智之（名古屋大学），大田原健太郎（代理：濱村隆史，クレハ），川村継夫（オメガシミュレーション），小崎恭寿男（日揮），坂本英幸（横河電機），重政 隆（東芝三菱電機産業システム），大宮司理晴（ジャパンエナジー），中川明浩（代理：豊原秀史，日産化学工業），竹田浩伸（代理：森下敏治，三菱化学），西澤 淳（三菱化学），馬場一嘉（ダイセル化学工業），濱村光利（代理：若林敏祐，東洋エンジニアリング），丸山 亨（新日本石油精製），山岸学史（ジャパンエナジー）

委員以外の出席者：内山正生（東洋エンジニアリング），十河信二（三井化学），杉原晃司（代理：伊原大輔，宇部興産），小松規秀（カネカ），須藤 真（日産化学工業），松田一夫（千代田化工建設），中垣隆雄（早稲田大学），中根 堯（三菱化学），十倉美里（千代田化工建設）

4. 委員会

- 1) 委員長による挨拶
- 2) 次回以降の研究会開催予定（資料#1）
- 3) Workshop 27-次回研究会のプレビューとウェブサイト紹介
- 4) PSE 関連会議の案内（資料#1）
- 5) 本日の研究会スケジュールの説明（資料#1）

資料#1：第174回委員会・平成21年度第3回研究会

以上